DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03500518 \*\*Image available\*\*

LIQUID CRYSTAL ELEMENT

PUB. NO.:

**03-163418** [JP 3163418 A]

PUBLISHED:

July 15, 1991 (19910715)

INVENTOR(s): SUZUKI MASAAKI

**NISHIDA NAOYA** 

SHIMAMUNE MASAYUKI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

01-301948 [JP 89301948]

FILED:

November 22, 1989 (19891122)

INTL CLASS: [5] G02F-001/1339; G02F-001/1343; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1263, Vol. 15, No. 406, Pg. 17,

October 16, 1991 (19911016)

## **ABSTRACT**

PURPOSE: To obtain the liquid crystal element having good display quality by simultaneously forming spacers of the same thickness as thickness of electrodes on at least one glass substrate in the regions, exclusive of a display region, within a cell by using the same material.

CONSTITUTION: The transparent electrodes, 2, 2 having 3,000 angstroms film thickness are formed in a stripe shape on the upper and lower glass substrates 1, 1' so as to face each other like an orthogonal matrix to form the display region (a). The lead electrodes 3, 3' of the same material and thickness as the material and thickness of the electrodes 2, 2' are simultaneously formed and the spacers 4, 4' for maintaining a prescribed cell gap uniformly at 1.5 plus or minus 0.1.mu.m over the entire surface by again using the same material to the same thickness. The spacers 4, 4' are formed to the shape extending the striped electrodes 2 up to the parts interposed with a sealing material 6 on the upper substrate 1 side and are provided on the outer side of the electrodes 2' in parallel therewith on the lower substrate 1' side. After the respective substrate surfaces formed with the patterns are subjected to an orientation treatment, glass beads 7 of 1.5.mu.m.phi. mixed in the sealing material 6 by 1% are transferred by flexographic printing to 1mm width and 3.mu.m thickness only on the substrate on one side. The substrates 1, 1' are stuck to each other and a buffer material is inserted between the substrates 1 and 1'. The element is then heated to cure the sealing material 6.

# ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出題公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-163418

@Int. Cl. 5		識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)7月15日
G 02 F	1/1339	500	9018-2H		
G 09 F	1/1343 9/30	320	9018-2H 8621-5C		
	0,00	V _ V	宋本語少	李詩帝 5	安本頃の粉 F (人で質)

⑤発明の名称 液晶素子

②特 願 平1-301948

②出 願 平1(1989)11月22日

個発 明 者 鈴 木 正 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 個発 明 者 西 田 直 哉 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 個発 明 者 島 宗 正 幸 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 個出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 伊東 哲也 外1名

#### 明報音

### 1. 発明の名称

被非素子

# 2.特許請求の範囲

- (1)電板を形成した2枚の基板を電極面を対 面させて所定間隔を隔てて対向配置し、両基板間 の電極対面部にギャップ材を介装し、数電極対面 部の周囲をシール材で対止し、数シール材封止部 の少なくとも一方の基板上に前記電板と同じ厚さ のスペーサーを設けたことを特徴とする被品素 子。
- (2)前記スペーサーは、前記電板と同一工程で形成された同一材料からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の被品素子。
- (3) 新記電極は複数の並列配置したストライプ状電極からなり、2枚の基板の各電極を直交配置してマトリックスを構成し、各ストライプ状電極に連続して同一厚を同一材料のリード電極を各番板の一個雑に並列して形成したことを特徴とする特許線の範囲第2項記載の液晶素子。

- ・ (4) 前記スペーサーは、前記名ストライプ状 電価のリード電極と反対側にシール材配数部まで 延長して各ストライプ状電極に連続して形成され たことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の 被品素子。
- (5)前記スペーサーは、最外側のストライブ 状電極の外側にこれと平行に前記シール材と重な るまでの位置に形成されたことを特徴とする特許 雄求の範囲第3項記載の液品素子。

## 3.発明の詳細な説明

# 【産業上の利用分野】

本発明は、セル内の表示領域以外の領域に電極 と同じ厚さのスペーサーを形成して均一なセルギャップを持る被晶表示素子の構成に関するもので ある。

### 【從多技物】

従来の被暴表示素子構造を第5回、第6回に示す。

従来、液晶素子の製造方法は、 2 枚のガラス基板1. 1′の各々について、醤面領域点となる部

分に電極 2 , 2 、をパターン形成し同時に各電極 に接続するリード電極をパターン形成した後、その表面に配向処理を施す。次に 2 枚のガラス基板 1 . 1 、を電極面同士を対向させて、周辺をシール材 6 で封止し、それに囲まれたセル内部をギャップ材 5 を介して貼り合わせる。このときブレス 等により加圧して所定のセルギャップを形成していた。

# [発明が解決しようとする課題]

時工程で形成したことにより、 2 枚のガラス基板を貼り合わせ更に加圧する工程において、上下をガラス基板をまったく平行にしてみた場合領域とではは、 対向された表示領域と それ以外の領域との ギャップ 差に基づく応力集中を選けることができ、 ギャップ材の破壊・変形等によるギャップを形成である。

# [实施例]

第1 図、第2 図は木乗明に係る強誘電性を 用いた液晶表示素子の第一の実施例を示示で において1。1 、 は上下の各対ラス基準を をおいて1。1 、 は上下の各対ラススをを をおいて1。1 、 は上下の各対ラススを をおいて1。1 、 は上下の各域が は、2 、 2 、 2 、 2 に はである。 2 、 2 、 2 に はでする。 3 、 3 、 はり一ド電極では 2 、 2 、 と同じ材質・ は原定のセルギャップ1.5 よの1.1 μmを全面均一に 維持するために たった。 マップ材 5 が変形または破し、あるこれではよりないはによりない。これではないがない。ないではないないないではないでは、ないではない。ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、といいでは、といいでは、といいでは、といいでは、というにはないとない。というにはないというには、というにはないというには、というにはないというには、というにはないというには、といいでは、というにはないというには、というにはないというには、というにはないというには、というにはないというにはないというにはないというにはないというにはないというにはない。

本発明は上記従来技術の欠点に鑑みなされたものであって、ガラス高板貼り合わせ工程において、ギャップ差による応力集中を軽減し均一なセルギャップを形成可能な被品表示素子の提供を目的とする。

# [課題を解決するための手段および作用]

本発明によればセル内の表示領域以外の領域の 少なくとも一方のガラス基板上に電極と同じ厚さ のスペーサーを形成し、しかもそれを同材質で同

スペーサーである。このスペーサー4、4′ も別でになる。このスペーサー4、4′ も別でになる。このスペーサー4、4′ と問題に対した。3′ とで回路に形成したものである。このののしいがある。このスペーサースを形成したものである。このスペーカーンがはからないである。このスのの形式は大きの形式は大きのである。このスのの形式は大きのである。このスのの形式は大きのである。このスのの形式は大きのである。このスのの形式は大きのでは大きのでは大きのでは大きのでは大きのでは大きのがある。このスの形式は大きのでは大きないでは大きないのでは大きないのでは大きないのでは大きないのがある。

次にバターン形成した各書板表面に配向処理を施した後、片倒書板にのみフレキソ印刷によりゅ1.5 μmのガラスピーズで(偶えば商品、触媒化成制製シリカマイクロピーズ)をシール材 8 (例えば商品、三弁東圧制製ストラクトボンド X N ー2 1 F) に 1 % (set) 複在させたものを巾 1 mm厚さ 3 μm 転写する。更に表示银版部 a のギャップ

を保持するためのφ 1.5 μ m のガラスビーズからなるギャップ 材 5 (例えば商品、触媒化成業製、シリカマイクロビーズ) を全面均一に 2 5 0 ~ 3 5 0 / mm² の密度に散布した。

しかる後に上下のガラス基板 1 、 1 、をストライプ状の透明電極 2 、 2 、を直交するように対向させて貼り合わせ、更に加熱式プレス機により7 0 ℃、2.5 Kg/cm² で 2 分間加圧した。但し圧力分布を全面均一にするためにプレス機面と、ガラス面間には各々 \* 1.0 mmのモルトプレンからなる経衛材を独んだ。

このとき、シール材 6 を介する部分を含むセル内で透明電極 2 . 2 ' 同士が対向してできた表示 領域 a 以外の領域 b に前記したスペーサー 4 、 4 ' が形成されているため、 ø 1 . 5 μ m のギャップ材 5 およびシール材 6 中のガラスピーズ 7 によりガラス基板 1 . 1 ' は平行に保たれた状態で加圧される。したがって、応力・集中によるギャップ材 5 の破砕もなく所定のセルギャップ 1 . 5 ま 0 . 1 μ m を全面均一に形成することができた。

% (met) 混在させたものを巾1 mm、厚さ3 μ m m で γ t る。 更に φ 1.5 μ m の ガラスピーズからなる ギャップ材 5 (例えば商品、触媒化成体製 シリケ マイクロピーズ) を全面均一 2 5 0 ~ 3 5 0 ケ ケ と 同じく、上下のガラス基板 1 . 1 ′ を 透明電 電 で 2 . 2 ′ を 対向させて貼り合わせ、 更に 加熱 な ブレス 技 に より ブレス 技 面と ガラス 面間 に 状 か を で な 切 ー に 7 0 ℃、 2.5 kg/cm² で 2 分間 加圧 した。

このとき、電極2.2′が対向してできた表示 領域を以外のスペーサー4を形成した領域と で電極3.3′が対向された領域にでは上下の ガラス基板1.1′上に形成された電極2.2′ とリード電極3.3′およびスペーサー4のトー タルの厚さの違い、つまり上下のガラス基板1. 1′をまったく平行してみた場合のギャップは はうために、加圧したともの各領域のギャップは ギャップ材5 およびシール材中のガラスピーズ7 その後170で、4時間の知然によりシール材 6 を硬化させ、更にセル内に強誘電性被晶材を封 入し、電気ドライバーに接続して駆動させたとこ ろ、配値特性の違いによるスイッチング不良や視 覚的な色ムラもない非常に表示品位のよい強誘電 性液晶素示案子を得ることができた。

第3回、第4回は本発明の別の実施例を示した

で保持されるので、領域 b と領域 c に近い表示領域 b と領域 c に近いながら、 せの部分で起こるギャップ材 5 の破壊またはギャップ材 5 の透明電極 2 . 2 ' へのくい込みる発 で と サャップ厚が他の表示領域 m m b b と 領域 b と 領域 b と 領域 c には厚き 1 5 0 0 人 (0.15 μ m) しか 無いため所定のセルギャップ 1.5 ± 0.1 μ m 内 に 収めることができた。

### [発明の効果]

以上説明したように、セル内の表示領域以外の領域の少なくとも一方のガラス基板上に電極と同じ厚さのスペーサーを形成し、しかもそれを同材質で同時工程で形成することにより、製造コストをまったく上げずに表示品位の良い液晶表示素子を提供することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の第一実施例に係る、液晶表

示素子の平面図、

第2回は、第1回のA-A、断面図、

第3 図は、本発明の第二実施例に係る被晶表示 素子の平面図、

第4図は、第3図のA~A′断箇図、

第5図は、従来の被晶表示素子を示す平面図、

第8図は、第5図のA-A′の断箇図である。

1. 1':ガラス基板、

2.21:電板、

3, 3':リード電狂、

4.4': スペーサー、

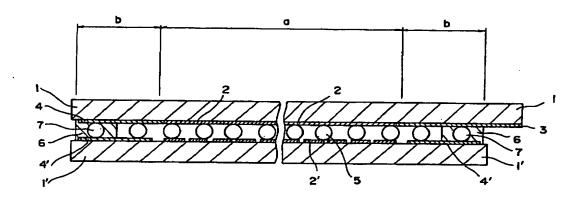
5:ギャップ材、

8:シール材、

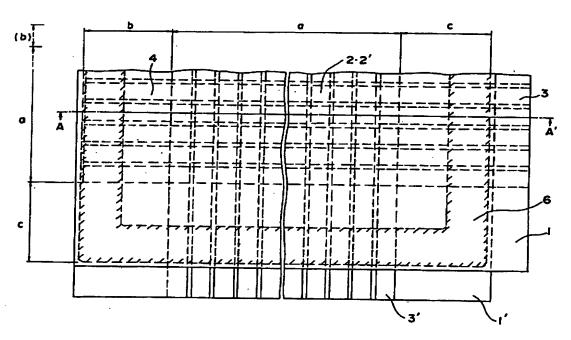
7:ガラスピーズ。

特 許 出 顧 人 キャノン株式 代理人 弁理士 伊 東 哲 代理人 弁理士 伊 東 辰

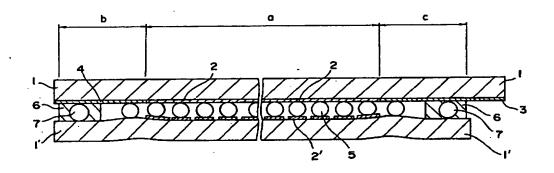
第一図



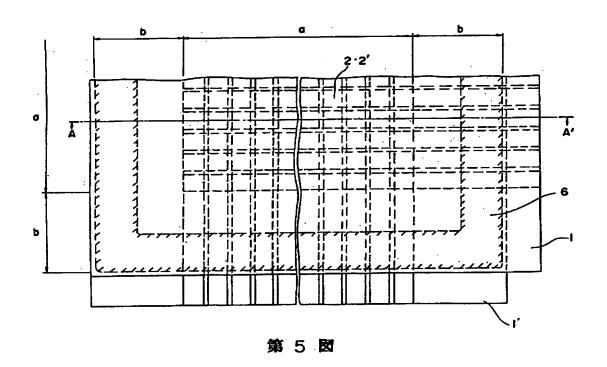
第 2 図



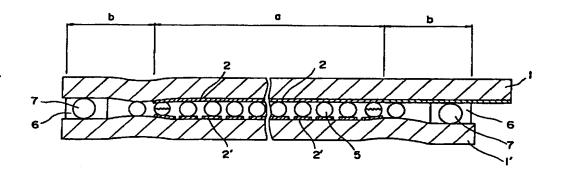
第3図



第 4 図



-134-



第 6 図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.